

日 本 国 特 許 庁
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 2 0 0 2 年 8 月 2 3 日
Date of Application:

出 願 番 号 特 願 2 0 0 2 - 2 4 3 4 2 8
Application Number:
[ST. 10/C] : [J P 2 0 0 2 - 2 4 3 4 2 8]

出 願 人 株式会社エンプラス
Applicant(s):

2 0 0 3 年 7 月 3 0 日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

今 井 康 夫



出証番号 出証特 2 0 0 3 - 3 0 6 0 4 5 0

【書類名】 特許願

【整理番号】 02P00054.

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 B29C 65/48
B29D 24/00
G01N 27/26

【発明者】

【住所又は居所】 埼玉県川口市並木 2 丁目 3 0 番 1 号 株式会社エンプラス内

【氏名】 小野 航一

【特許出願人】

【識別番号】 000208765

【氏名又は名称】 株式会社エンプラス

【代理人】

【識別番号】 100107397

【弁理士】

【氏名又は名称】 勝又 弘好

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 061436

【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 プレーットの組立構造

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 プレーットの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造であって、

前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、

前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で充填材が浸透させられることを特徴とするプレートの組立構造。

【請求項 2】 プレーットの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造であって、

前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、

前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記プレートのシール面と前記蓋部材との間に両部材間の隙間を埋める充填材が配置されたことを特徴とするプレートの組立構造。

【請求項 3】 プレーットの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造であって、

前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、

前記蓋部材は、前記プレートの仕切溝のうちの前記シール面近傍に対応する位置に開口する充填材注入孔が形成され、

前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から前記仕切溝に注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられることを特徴とするプレートの組立構造。

【請求項 4】 プレーットの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造であって、

前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、

前記蓋部材は、前記プレートの仕切溝に少なくとも一部が重なる位置に充填材注入孔が形成され、

前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられることを特徴とするプレートの組立構造。

【請求項 5】 プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造であって、

前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、

前記蓋部材は、前記プレートの凹部の端部側で且つ前記シール面に対応する位置に開口する充填材注入孔が形成され、

前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられることを特徴とするプレートの組立構造。

【発明の詳細な説明】

【0 0 0 1】

【発明の属する技術分野】

この発明は、インテグレートッド・ケミストリと呼ばれる技術分野で使用されるマイクロチップ（例えば、キャピラリ電気泳動チップ）の作成等に広く適用することができるプレートの組立構造に関するものである。

【0 0 0 2】

【従来の技術】

近年、ガラスやプラスチックのマイクロチップの内部に数 1 0 μ m から 2 0 0 μ m 程度の微細溝を作り、その微細溝を液体の流路や反応槽、分離精製検出槽として使用して、マイクロチップに複雑な化学システムを集積するインテグレートッド・ケミストリと呼ばれる技術が知られている。このインテグレートッド・ケミストリによれば、様々な試験に使用される微細溝が形成されたマイクロチップ（L a b - o n - c h i p）を分析化学に限定して使用する場合には μ - T A S（T o t a l A n a l y t i c a l S y s t e m）と呼称し、また、マイク

ロチップを反応だけに限定して使用する場合にはマイクロリアクターと呼称するようになっている。このインテグレートド・ケミストリは、分析等の各種試験を行う場合、空間が小さいので拡散分子の輸送時間が短くてすみ、また、液相の熱容量が極めて小さい等の優れた利点を有しているため、マイクロ空間を分析や化学合成等に利用しようとする技術分野において注目を集めている。なお、ここでいう試験とは、分析、測定、合成、分解、混合、分子輸送、溶媒抽出、固相抽出、相分離、相合流、分子捕捉、培養、加熱、冷却等の操作・手段を単一又は複合させて行うものである。

【0 0 0 3】

このようなインテグレートド・ケミストリにおいて、例えば、生化学の分野における試験において使用されるキャピラリー電気泳動チップは、ガラスやプラスチックのチップの内部に $10\ \mu\text{m} \sim 200\ \mu\text{m}$ 程度の微細な溝又は円形の凹部等を形成し、この微細溝又は凹部を液体の流路や反応槽等として使用し、核酸やタンパク質等の生体物質やその他の低分子物質といった極微量物質を分離同定するために使用されるものであり、取り扱う物質の体積がナノリットルからピコリットルの微小なものであるから、微細溝を精度良く形成することが求められる。

【0 0 0 4】

ここで、ガラスやプラスチックの内部に微細溝（中空部）を形成する方法として、ブロー成形やロストコア法があるが、これらの方法では、例えば、数十 μm 角の断面の微細溝を高精度に形成するのは困難である。従って、ガラス又はプラスチックプレートの表面に微細溝を形成し、この微細溝が形成されたプレートの表面に蓋部材（別のプレート）を接合する方法が採用される。この2枚のプレートを接合する方法としては、超音波溶着方法、振動溶着方法、接着方法等が一般的に知られている。

【0 0 0 5】

【発明が解決しようとする課題】

しかし、超音波溶着方法及び振動溶着方法は、どちらも接合し合う材料を局所的ではあるが溶融させることになるため、単にプレートと蓋部材を溶着すると、例えば、数十 μm 角程度の断面の微細溝（中空部）が変形する虞がある。

【 0 0 0 6 】

また、接着方法は、微細溝が形成されたプレートの表面に蓋部材を接着剤で固着するものであるが、単にプレートと蓋部材とを貼り合わせると、接着剤が微細溝内に押し出され、微細溝内に流入した接着剤が微細溝の断面積を変化させたり、微細溝を塞ぐという不具合を生じる虞がある。

【 0 0 0 7 】

そこで、本発明は、微細溝の形状精度を損なうことなくプレートに蓋部材を接合することが可能になるプレートの組立構造を提供する。

【 0 0 0 8 】**【課題を解決するための手段】**

請求項 1 の発明は、プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造に関するものである。このプレートの組立構造において、前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成されている。そして、前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で充填材が浸透させられるようになっている。なお、本発明における凹部とは、流路となる溝形状、貯蔵・反応等を使用される円形又は矩形の凹部などの他、試験をするのに必要となる所定の形状を有する凹部をいう。

【 0 0 0 9 】

請求項 2 の発明は、プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造に関するものである。このプレートの組立構造において、前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成されている。そして、前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記プレートのシール面と前記蓋部材との間に両部材間の隙間を埋める充填材が配置されたことを特徴としている。

【 0 0 1 0 】

請求項 3 の発明は、プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成された

プレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造に関するものである。このプレートの組立構造において、前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成されている。また、前記蓋部材は、前記プレートの仕切溝のうちの前記シール面近傍に対応する位置に開口する充填材注入孔が形成されている。そして、前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から前記仕切溝に注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられるようになっている。

【 0 0 1 1 】

請求項 4 の発明は、プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造に関するものである。このプレートの組立構造において、前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成されている。また、前記蓋部材は、前記プレートの仕切溝に少なくとも一部が重なる位置に充填材注入孔が形成されている。そして、前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられるようになっている。

【 0 0 1 2 】

請求項 5 の発明は、プレートの表面に凹部が形成され、この凹部が形成されたプレートの表面に蓋部材が取り付けられるプレートの組立構造に関するものである。このプレートの組立構造において、前記プレートは、前記凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成されている。また、前記蓋部材は、前記プレートの凹部の端部側で且つ前記シール面に対応する位置に開口する充填材注入孔が形成されている。そして、前記蓋部材固定面に前記蓋部材が固定され、前記充填材注入孔から注入された充填材が前記シール面と前記蓋部材との間に毛細管現象で浸透させられるようになっている。

【 0 0 1 3 】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳述する。尚、以下の各実施の形態は、キャピラリ電気泳動チップとして使用されるプレートを例示して説明する。

【0 0 1 4】**[第 1 の実施の形態]**

図 1 ～図 4 は、本発明の第 1 の実施の形態に係るプレート 1 の組立構造を示すものである。ここで、図 1 は、プレート 1 の平面図であり、このプレート 1 に組み付けられる蓋部材 2 側の構成を二点鎖線で示している。また、図 2 は、蓋部材 2 の平面図であり、図 3 は、図 1 の A 1 - A 1 線に沿って切断して示す断面図である。また、図 4 は、図 3 の一部拡大断面図である。

【0 0 1 5】

これらの図に示すプレート 1 及び蓋部材 2 は、例えば、ポリプロピレン (P P) で形成されており、同一の材料で形成されるのが好ましい。このように、プレート 1 と蓋部材 2 を同一の材料で形成することにより、プレート 1 と蓋部材 2 の表面電荷を同一にできるため、電気泳動の際の試料に対する電気浸透流を均一にすることができ、試料の流れを一定にできる。また、プレート 1 と蓋部材 2 を同一の材料で形成することにより、後述する充填材のプレート 1 及び蓋部材 2 に対するふるまいが同一になり、毛細管現象による充填材の動きが円滑化する。

【0 0 1 6】

プレート 1 は、そのほぼ中央部に細長い直線状の微細溝 (凹部) 3 が形成されている。この微細溝 3 は、断面形状がほぼ正方形 (例えば、一辺の長さが 5 ～ 1 0 0 0 μ m の正方形) であり、全長が数センチメートルの長さである。そして、この微細溝 3 の両端部には、平面形状が円形の試料受け穴 (凹部) 4 がそれぞれ形成されており、この試料受け穴 4 と微細溝 3 とが連通するようになっている (図 1 参照)。また、この試料受け穴 4 及び微細溝 3 の周囲には、試料受け穴 4 及び微細溝 3 を取り囲むようにシール面 5 が形成され、このシール面 5 の周囲に仕切溝 6 を境にして蓋部材固定面 7 が形成されている。尚、本実施の形態において、シール面 5 と蓋部材固定面 7 はほぼ同一平面になるように形成されている。また、微細溝 3 は、図 3 及び図 4 (b) に示すように、断面形状が正方形となるよ

うに形成されており、本実施の形態では一辺の長さが 0. 3 mm の大きさに形成されている。また、仕切溝 6 は、図 3 及び図 4 (a) に示すように、断面形状が正方形となるように形成されており、一辺の長さが 1 mm の大きさに形成されている。

【0 0 1 7】

蓋部材 2 は、プレート 1 の平面形状とほぼ同様の大きさに形成されたプレート部材であり、微細溝 3 の両端部側にそれぞれ充填材注入孔 8 が一対ずつ形成されている。この充填材注入孔 8 は、プレート 1 のシール面 5 の外側に位置し、且つ一部が仕切溝 6 上に開口するようになっている。そして、微細溝 3 の一端部側の充填材注入孔 8 及び他端部側の充填材注入孔 8 は、微細溝 3 を中心とした対象位置に、それぞれ一対形成されている。また、この蓋部材 2 には、プレート 1 の試料受け穴 4, 4 に対応する位置に貫通孔 1 0, 1 0 が形成されている。

【0 0 1 8】

このような構成の本実施の形態によれば、プレート 1 は、その蓋部材固定面 7 に接着剤が塗布される。また、蓋部材 2 は、蓋部材固定面 7 に対応する位置に接着剤が塗布される。なお、本実施の形態において、接着剤は、難接着性樹脂材料である P P の接着性に優れたもの、例えば、シアノアクリレート系接着剤が使用され、表面が有機アミン系のプライマーによってプライマー処理された部分に塗布される。そして、蓋部材 2 は、例えば、図 1, 図 2 中の左側面 1 1 a, 1 1 b と図 1, 図 2 中の上側面 1 2 a, 1 2 b を基準面としてプレート 1 に重ね合わせられ、この重ね合わせた状態がずれないように図示しない把持手段で保持し、プレート 1 と蓋部材 2 とを接着固定する。次いで、充填材が充填材注入孔 8 から注入される。この充填材は、後述する毛細管（毛管）現象の利用に適するように、粘度が小さいものがよい。また、充填材の硬化に時間を要すると、シール面 5 に流入された充填材が動いてしまう虞があるので、硬化時間の短い充填材が好ましい。例えば、スリーボンド社の U V 硬化形接着剤 3 0 4 2 （商品名）などが好適である。

【0 0 1 9】

充填材注入孔 8 から注入された充填材は、図 4 (a) に拡大して示すように、

仕切溝 6 内に溜まり、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 の下面 1 3 との微小隙間 1 4 にまで達すると、毛細管現象によりプレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 の下面 1 3 との間の微小隙間 1 4 に急速に浸透する。この際、充填材は、図 4 (b) に示すように、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 の下面 1 3 との間の微小隙間 1 4 に毛細管現象で浸透するようになっているため、プレート 1 と蓋部材 2 との隙間が急激に大きくなる微細溝 3 内には毛細管現象によって流入するようなことがなく、且つ微細溝 3 の側壁 3 a を上方に延長した部分まで充填材が浸透する。その結果、図 4 (b) に示すように、微細溝 3 の断面形状が所望の矩形断面形状に精度良く形成される。尚、プレート 1 及び蓋部材 2 を射出成形により形成した場合には、プレート 1 及び蓋部材 2 の表面に射出成形金型の面性状が転写されることになり、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との間に数ミクロンの微小隙間 1 4 ができ、この微小隙間 1 4 によって毛細管現象が生じるものと考えられている。

【 0 0 2 0 】

このようにして、プレート 1 に蓋部材 2 が取り付けられることにより、キャピラリ電気泳動チップ（マイクロチップ） 1 5 が形成される。そして、このキャピラリ電気泳動チップ 1 5 は、蓋部材 2 の一方の貫通孔 1 0 から微細溝 3 内に電気泳動用緩衝液や分子ふるい用ポリマ等の分離用媒体を充填し、蓋部材 2 の他方の貫通孔 1 0 から微細溝 3 の一端に試料を導入した後、微細溝 3 の両端に高電圧を印加して、試料を微細溝 3 内で移動させ、その電荷や分子量の差などにより特定物質を分離し、これを UV 吸収や蛍光などにより検出するために使用される。

【 0 0 2 1 】

以上のように、本実施の形態によれば、プレート 1 は、微細溝 3 及び試料受け穴 4 を取り囲むように形成されたシール面 5 とこのシール面 5 を取り囲むように形成された蓋部材固定面 7 とが仕切溝 6 によって隔てられているため、蓋部材 2 が蓋部材固定面 7 に接着剤で固定され、余分な接着剤が仕切溝 6 内に流入することがあっても、仕切溝 6 が接着剤のダム機能を発揮し、余分な接着剤が仕切溝 6 に捕捉されることにより、接着剤がシール面 5 を越えて微細溝 3 や試料受け穴 4 内に流入するようなことがなく、微細溝 3 や試料受け穴 4 が接着剤で塞がれたり

、微細溝 3 や試料受け穴 4 の断面形状が接着剤によって変化するようなことがない。しかも、本実施の形態によれば、図 4 (b) に示すように、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との間の微小隙間 1 4 には充填材を毛細管現象によって浸透させるようになっているため、プレート 1 と蓋部材 2 との間の隙間が急激に大きくなる微細溝 3 や試料受け穴 4 内に充填材が流入することがなく、且つ、充填材が微細溝 3 の側壁 3 a を上方に延長した部分まで浸透する。したがって、本実施の形態において、蓋部材 2 が所定位置に接着されたプレート 1 をキャピラリ電気泳動チップ 1 5 として使用する場合、微細溝 3 内を電気泳動する試料の動きが充填材によって妨げられるというような不具合を発生するようなことがない。

【 0 0 2 2 】

また、本実施の形態によれば、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との間に充填材を毛細管現象で確実に浸透させることができるため、微細溝 3 内に圧力をかけて試験等を行う場合にも、プレート 1 と蓋部材 2 の間から試料が漏出するようなことがない。

【 0 0 2 3 】

また、本実施の形態によれば、プレート 1 と蓋部材 2 との隙間が急激に大きくなる微細溝 3 内には毛細管現象によって充填材が流入するようなことがなく、且つ微細溝 3 の側壁 3 a を上方に延長した部分まで接着剤が浸透するため、試料の流路の断面形状を設定どおりに均一に確保でき（試料の流路断面積のばらつきを防止でき）、試料の流れが安定化し、試験精度が向上する。

【 0 0 2 4 】

また、本実施の形態によれば、プレート 1 と蓋部材 2 との固定は接着剤による接着とする一方、微細溝 3 のシールは微小隙間 1 4 に浸透させた充填材によって行うように構成されているので、次に述べるような作用効果を有する。

【 0 0 2 5 】

すなわち、プレート 1 と蓋部材 2 とを接着固定することについては、プレート 1 及び蓋部材 2 を形成する樹脂材料に対して良好な接着強さを有する接着剤を適宜選択することができるので、例えばポリプロピレンのような難接着性の樹脂材料によりプレート 1 及び蓋部材 2 が形成されている場合であっても、十分な接着

強さで両部材を接着することができる。また、このようにして、プレート 1 と蓋部材 2 とを、樹脂材料の種類にかかわらず、十分な接着強さを有して接着固定することができるので、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 の下面 1 3 により構成される微小隙間 1 4 を充填する充填材は、プレート 1 及び蓋部材 2 に対する接着性をそれほど気にすることなく、充填しやすいものを選択することが可能となる。

【 0 0 2 6 】

尚、本実施の形態において、プレート 1 及び蓋部材 2 を耐薬品性に優れた P P で形成する態様を例示したが、これに限られず、プレート 1 及び蓋部材 2 をポリカーボネート (P C) , ポリメタクリル酸メチル (P M M A) , 紫外線硬化樹脂 , ガラス等によって形成するようにしてもよい。また、本実施の形態において、プレート 1 と蓋部材 2 を固定する接着剤は、シアノアクリレート为例示したが、これに限られず、プレート 1 及び蓋部材 2 の材料に応じて適宜選択される。また、本実施の形態において、充填材として U V 硬化系接着剤を例示したが、これに限られず、毛細管現象の作用によって微小隙間 1 4 に浸透し、微細溝 3 の側壁 3 a を上方へ延長した部分まで微小隙間 1 4 を埋めることができ、且つ微小隙間 1 4 の僅かな寸法変化によって隙間を生じない程度の接着性 (プレート 1 及び蓋部材 2 との接着強度) を有する材料であればよい。

【 0 0 2 7 】

また、本実施の形態においては、プレート 1 と蓋部材 2 とを接着固定した後に、シール面 5 に充填材を注入する態様を例示したが、これに限られず、プレート 1 と蓋部材 2 とを把持手段により保持した上で、まず充填材をシール面 5 に注入・浸透させた後に、蓋部材固定面 7 に接着剤を注入し、プレート 1 と蓋部材 2 とを接着固定してもよい。

【 0 0 2 8 】

また、本実施の形態においては、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との間に毛細管現象によって充填材を浸透させる態様を示したが、微細溝 3 が比較的大きく、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との間に毛細管現象によって充填材を浸透させるほどの精密な作業を必要としない場合には、極めて薄い樹脂フィルムを

プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との間に挟み込んだり、また、微細溝 3 側に突出しない程度の量の充填材をプレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との間に介装させ、両部材 1, 2 間の隙間を塞ぐようにしてもよい。このようにしても、微細溝 3 内からの試料の漏出を防止でき、難接着性のプレート 1 と蓋部材 2 とを重ねて固定することが可能になる。

【 0 0 2 9 】

(第 1 変形例)

図 5 及び図 6 は、上述の実施の形態の第 1 変形例に係るプレート 1 の組立構造を示す図である。

【 0 0 3 0 】

これらの図に示す本変形例は、充填材注入孔 8 の位置のみが前記第 1 の実施の形態と相違しており、他の構成は前記第 1 の実施の形態と同様である。すなわち、本変形例は、充填材注入孔 8 がプレート 1 のシール面 5, 仕切溝 6 及び蓋部材固定面 7 に跨って開口するように形成されている。

【 0 0 3 1 】

このような構成の本変形例によれば、充填材注入孔 8 から充填材を滴下した場合、シール面 5 上に滴下された充填材がプレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との微小隙間 1 4 に毛細管現象で浸透すると共に、その他の余分な充填材が仕切溝 6 内に流出するか、又は、仕切溝 6 内に滴下された充填材が仕切溝 6 内からプレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との微小隙間 1 4 に毛細管現象で浸透する。したがって、本変形例は、上述の第 1 の実施の形態と同様の効果を得ることができる。

【 0 0 3 2 】

(第 2 変形例)

図 7 及び図 8 は、上述の実施の形態の第 2 変形例に係るプレート 1 の組立構造を示す図である。

【 0 0 3 3 】

これらの図に示す本変形例は、微細溝 3 の両端部に開口する蓋部材 2 の貫通孔 1 6 が充填材注入孔としても使用されるようになっている。この本変形例の場合は、充填材を貫通孔 1 6 から滴下する際に、滴下する位置を微細溝 3 とは反対側

のシール面 5 上であって、貫通孔 1 6 の壁面に沿う位置（図 8 の斜線部分 1 7）を目標にすることが好ましい。このような位置に接着剤を滴下すれば、滴下した充填材がシール面 5 と蓋部材 2 との微小隙間 1 4 から毛細管現象で浸透し、充填材が微細溝 3 内に流入するのを防止することが可能になる。尚、蓋部材 2 の貫通孔 1 6 は、試料受け穴 4 の周囲に十分なシール面 5 が確保できるような大きさに形成されており、試料受け穴 4 よりも大径に形成されている。

【 0 0 3 4 】

（第 3 変形例）

図 9 及び図 1 0 は、上述の実施の形態の第 3 変形例に係るプレート 1 の組立構造を示す図である。

【 0 0 3 5 】

これらの図に示す本変形例は、充填材注入孔 8 の位置のみが上述の実施の形態と相違しており、他の構成は上述の実施の形態と同様である。すなわち、本変形例は、充填材注入孔 8 がプレート 1 のシール面 5 に開口するように形成されている。

【 0 0 3 6 】

このような構成の本変形例によれば、蓋部材 2 をプレート 1 の蓋部材固定面 7 に接着固定した後、充填材注入孔 8 から充填材を滴下した場合、シール面 5 上に滴下された充填材がプレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との微小隙間 1 4 に毛細管現象で浸透する。したがって、本変形例は、上述の実施の形態と同様の効果を得ることができる。尚、充填材注入孔 8 から充填材を注入する際には、図 9 に示すように、充填材注入孔 8 のうちの微細溝 3 に対して遠い部分（黒塗り部分 1 8）に滴下することが好ましい。このようにすれば、蓋部材 2 とプレート 1 との組み付け誤差が生じ、充填材注入孔 8 が微細溝 3 側にズレを生じてても、充填材が微細溝 3 内に直接流入するのを防止することができる。

【 0 0 3 7 】

（第 4 変形例）

図 1 1 及び図 1 2 は、上述の実施の形態の第 4 変形例に係るプレート 1 の組立構造を示すものである。

【 0 0 3 8 】

これらの図に示す本変形例においてプレート 1 は、シール面 5 を取り囲むように所定幅の蓋部材固定面 7 が形成され、この蓋部材固定面 7 の外側に固定逃げ部 2 0 が形成され、接着剤を塗布する面積が少なくて済むように構成されているが、他の構成は上述の実施の形態と同様である。尚、プレート 1 の固定逃げ部 2 0 は、蓋部材 2 に接触しないように、蓋部材固定面 7 よりも僅かに凹んでいればよい。また、蓋部材固定面 7 の幅寸法 W は、蓋部材 2 をプレート 1 に固定できるだけの十分な接着強度が得られればよく、プレート 1 の設計条件等に応じて適宜決定される。

【 0 0 3 9 】

(第 5 変形例)

図 1 3 は、上述の実施の形態の第 5 変形例に係るプレートの組立構造を示すものである。

【 0 0 4 0 】

本変形例は、プレート 1 に蓋部材 2 を接着固定するようになっている上述の実施の形態に対し、プレート 1 の蓋部材固定面 7 に複数個形成された略円柱状の突起 2 1 を蓋部材 2 の係合穴 2 2 に嵌合した後、突起 2 1 の先端を溶融等してかしめることにより、プレート 1 に蓋部材 2 を組み付け固定するようになっている。

【 0 0 4 1 】

このような構成の本変形例によれば、プレート 1 と蓋部材 2 とが接着固定するのに難しい材料である場合に、プレート 1 と蓋部材 2 を確実に固定することができる。しかも、本変形例によれば、プレート 1 の突起 2 1 を位置決めピンとして機能させ、プレート 1 に蓋部材 2 を高精度で位置決め固定することができる。

【 0 0 4 2 】

尚、本変形例は、プレート 1 側に突起 2 1 を形成し、蓋部材 2 側に係合穴 2 2 を形成する態様を例示したが、これに限られず、プレート 1 と蓋部材 2 のいずれか一方に突起 2 1 を形成し、プレート 1 と蓋部材 2 のいずれか他方に係合穴 2 2 を形成すればよい。また、突起 2 1 と係合穴 2 2 の形成箇所は、微細溝 3 の形状やプレート 1 上のスペース等に応じて適宜決定されるが、微細溝 3 近傍における

プレート 1 と蓋部材 2 との固定強度を可能な限り高めるため、蓋部材固定面 7 のうちの仕切溝 6 の近傍位置に決定するのが好ましい。

【0043】

(その他の変形例)

尚、本発明は、上述したプレート 1 に蓋部材 2 を固定する態様（プレート 1 に蓋部材 2 を接着固定する態様（図 1 ～図 4 参照）と、プレート 1 の突起 2 1 に蓋部材 2 の係合穴 2 2 を嵌合してかしめ固定する態様（図 1 3 参照））に限られず、蓋部材 2 を超音波溶着，振動溶着，レーザー溶着等によってプレート 1 の蓋部材固定面 7 に固定するようにしてもよい。このように、超音波溶着，振動溶着，レーザー溶着で蓋部材 2 をプレート 1 に固定する態様は、蓋部材 2 及びプレート 1 の双方を部分的に溶かすことになるが、熔融固着する部分が仕切溝 6 によってシール面 5 及び微細溝 3 から隔てられているため、微細溝 3 及び試料受け穴 4 の形状精度に悪影響を与えるようなことがない。

【0044】

また、本発明において、微細溝 3 の断面形状は、上記実施の形態の形状に限られず、半円形，U 字形，略三角形やその他の形状でもよい。

【0045】

また、本発明において、仕切溝 6 の断面形状は、上記実施の形態の形状に限られず、半円形，U 字形，略三角形やその他の形状でもよい。

【0046】

また、本発明における上記実施の形態の微細溝 3 の平面形状は、直線形状（図 1 参照）に限定されず、十字形状，Y 字形状，湾曲形状やその他の複雑な形状の微細溝 3 を有するプレート 1 の組立構造に適用することができる。また、本発明は、溝幅や溝深さが一定の微細溝 3 を有するプレート 1 の組立構造に適用されることはもちろんであるが、溝幅や溝深さが可変である微細溝 3 を有するプレート 1 の組立構造に適用することができる。

【0047】

また、上述の各実施の形態は、説明の便宜上、生化学の分野の試験に供せられるキャピラリー電気泳動チップ 1 5 を例示して説明したが、本発明は、これに限ら

れず、合成化学，物理化学，分析化学等の生化学以外の化学的な試験に供される凹部が形成されたプレートの組立部に広く適用することができる。

【 0 0 4 8 】

【発明の効果】

以上のように本発明によれば、プレートは、その凹部を取り囲むようにシール面が形成されると共に、このシール面と仕切溝によって隔てられる蓋部材固定面が形成され、蓋部材固定面に蓋部材が固定され、シール面と蓋部材との微小隙間に充填材を毛細管現象で浸透させるようになっているため、凹部の側壁を上方へ延長した部分まで充填材が浸透して、シール面と蓋部材との微小隙間を確実に埋めることができるものの、充填材が凹部内に流入するような不具合を生じることがない。したがって、本発明によれば、プレートの凹部の形状精度を損なうことなくプレートに蓋部材を接合することができる。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明の実施の形態に係るプレートの平面図であり、このプレートに接着される蓋部材側の構成を二点鎖線で示す図である。

【図 2】

本発明の実施の形態に係る蓋部材の平面図である。

【図 3】

図 1 の A 1 - A 1 線に沿って切断して示す断面図である。

【図 4】

図 4 (a) は図 3 の一部を拡大して示す断面図であり、図 4 (b) は図 1 の A 2 - A 2 線に沿って切断して示す断面図（充填状態を模式的に示す図）である。

【図 5】

本発明の実施の形態の第 1 変形例に係るプレートの平面図であり、このプレートに接着される蓋部材側の構成を二点鎖線で示す図である。

【図 6】

図 5 の B - B 線に沿って切断して示す断面図である。

【図 7】

本発明の実施の形態の第 2 変形例に係るプレートの平面図であり、このプレートに接着される蓋部材側の構成を二点鎖線で示す図である。

【図 8】

図 7 のプレートの表面に蓋部材を接着する状態を示す平面図である。

【図 9】

本発明の実施の形態の第 3 変形例に係るプレートの平面図であり、このプレートに接着される蓋部材側の構成を二点鎖線で示す図である。

【図 1 0】

図 9 の C - C 線に沿って切断して示す断面図である。

【図 1 1】

本発明の実施の形態の第 4 変形例に係るプレートの平面図であり、このプレートに接着される蓋部材側の構成を二点鎖線で示す図である。

【図 1 2】

図 1 1 の D - D 線に沿って切断して示す断面図である。

【図 1 3】

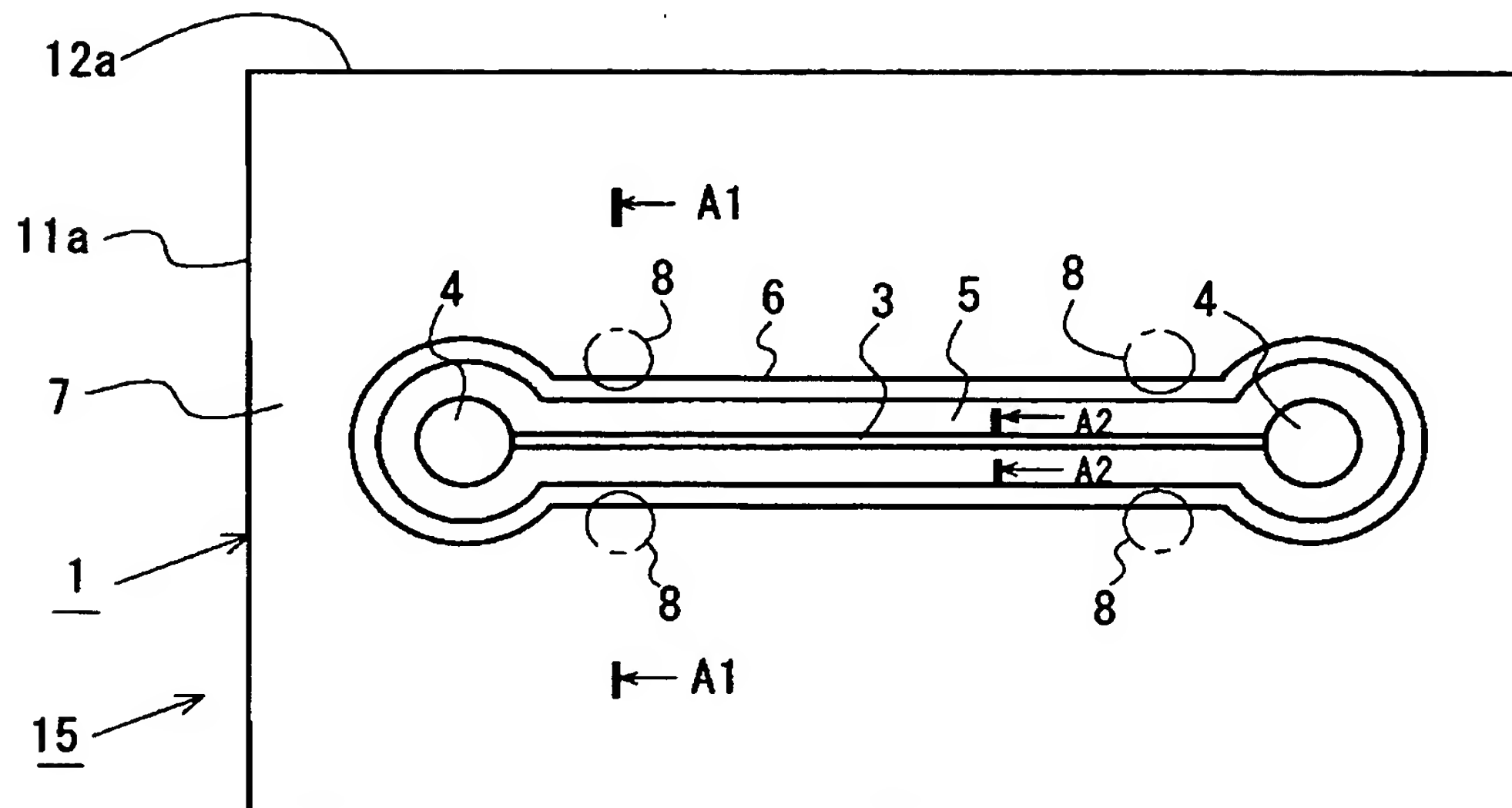
本発明の実施の形態の第 5 変形例に係るプレートの組立構造を説明するための断面図である。

【符号の説明】

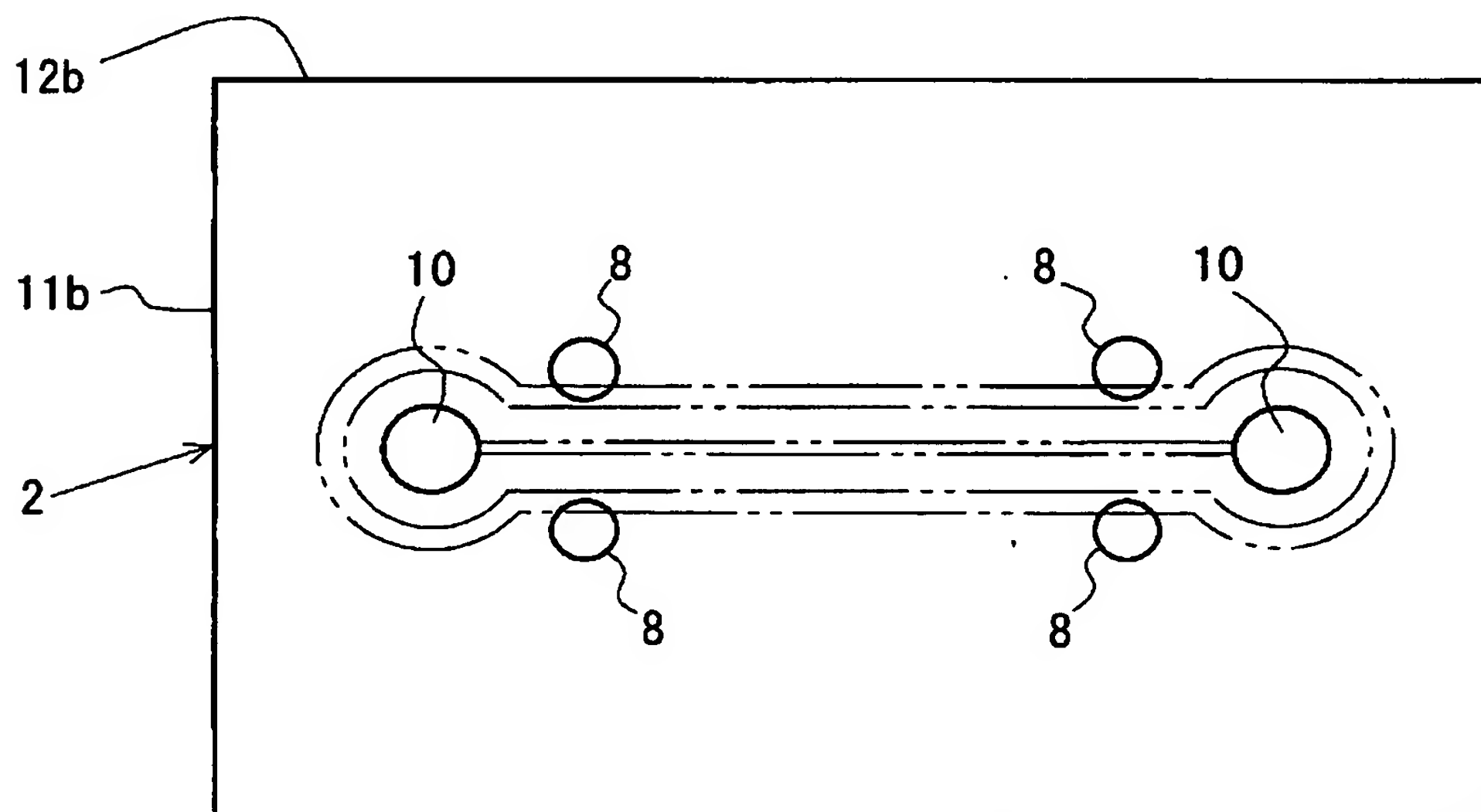
1 ……プレート、 2 ……蓋部材、 3 ……微細溝（凹部）、 4 ……試料受け穴（凹部）、 5 ……シール面、 6 ……仕切溝、 7 ……蓋部材固定面、 8 ……充填材注入孔

【書類名】 図面

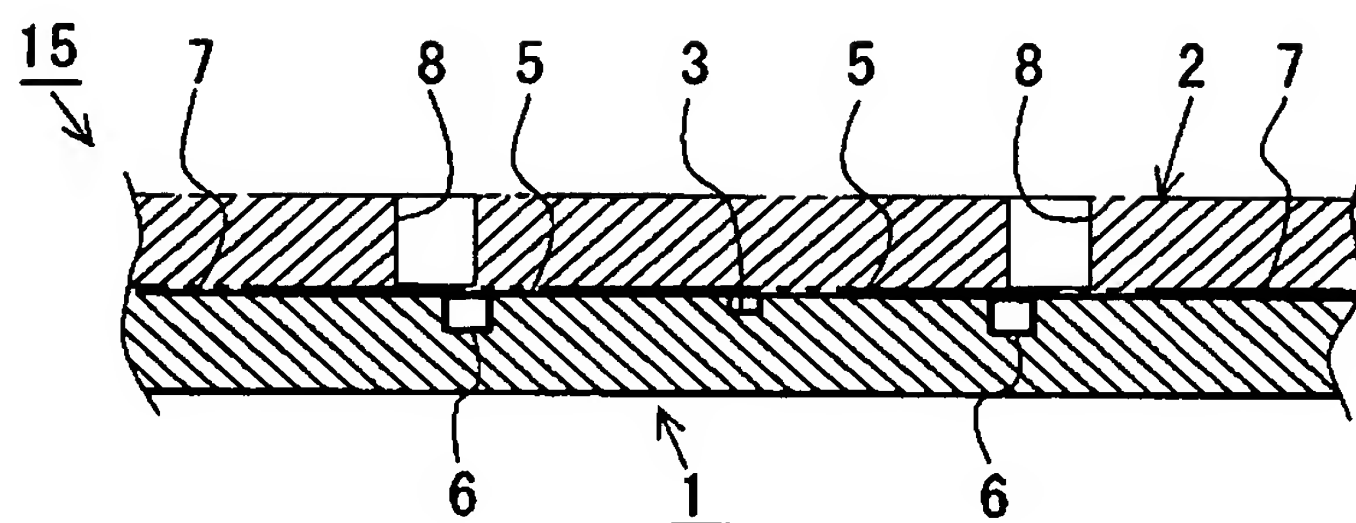
【図 1】



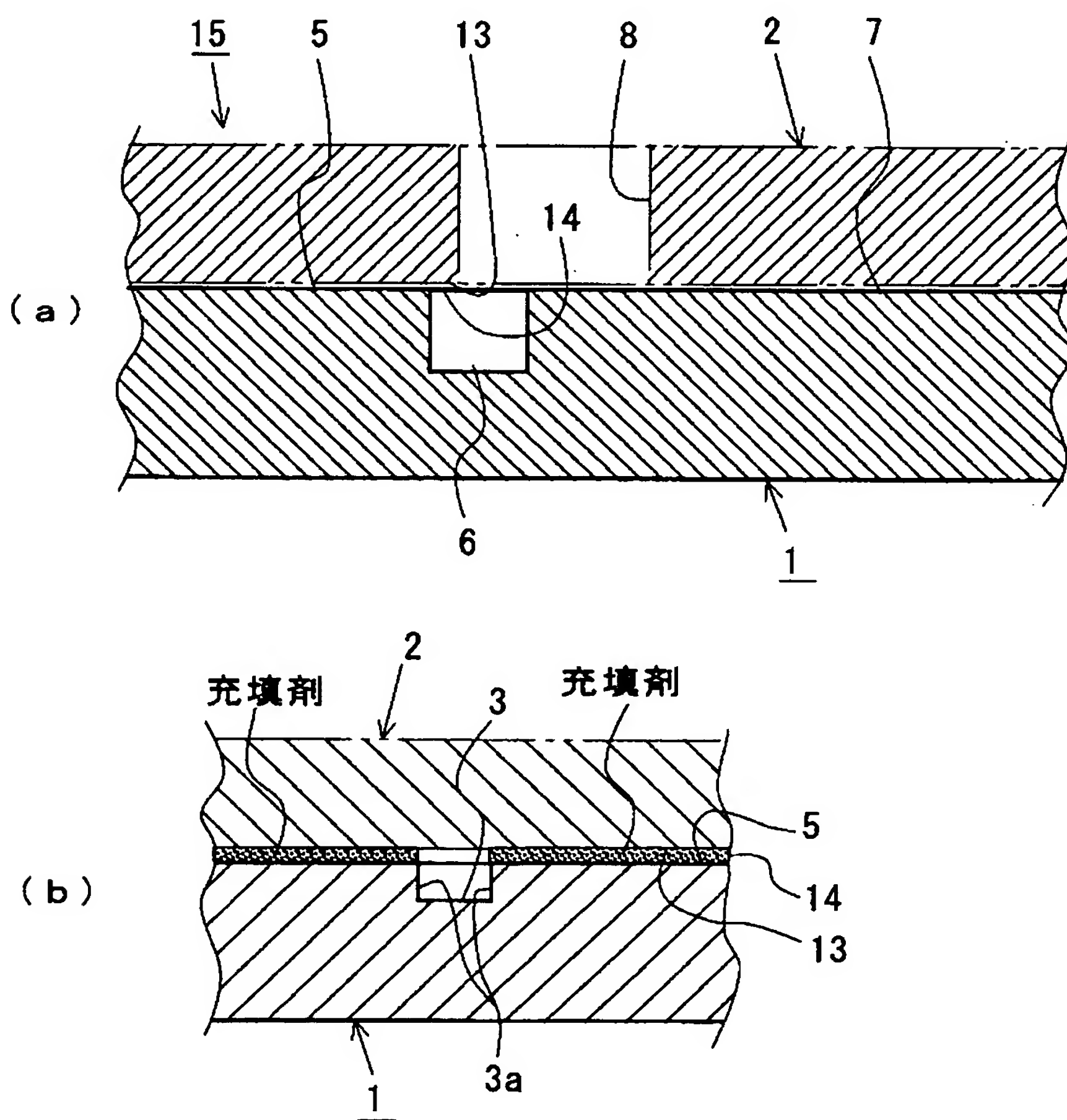
【図 2】



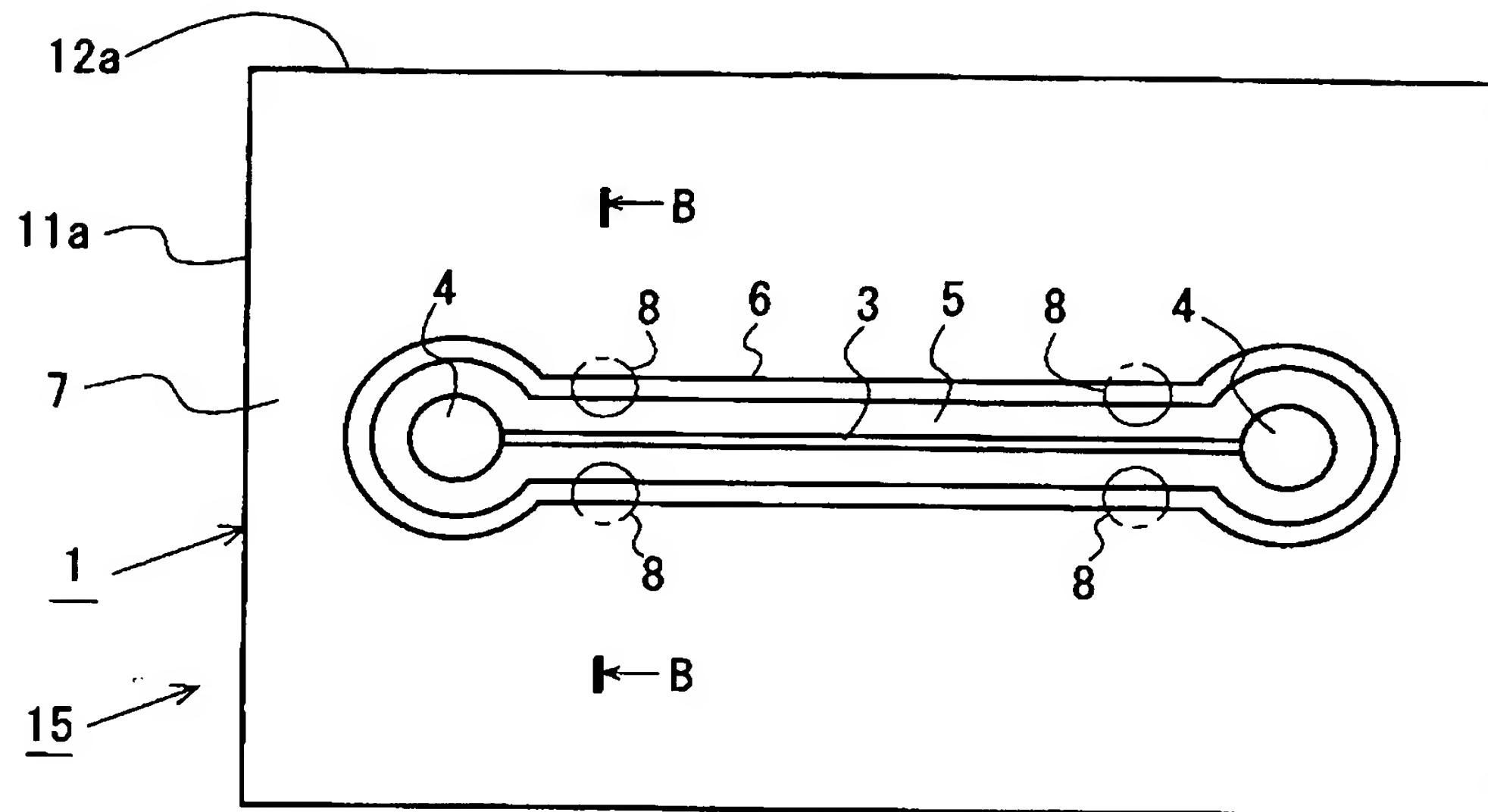
【図 3】



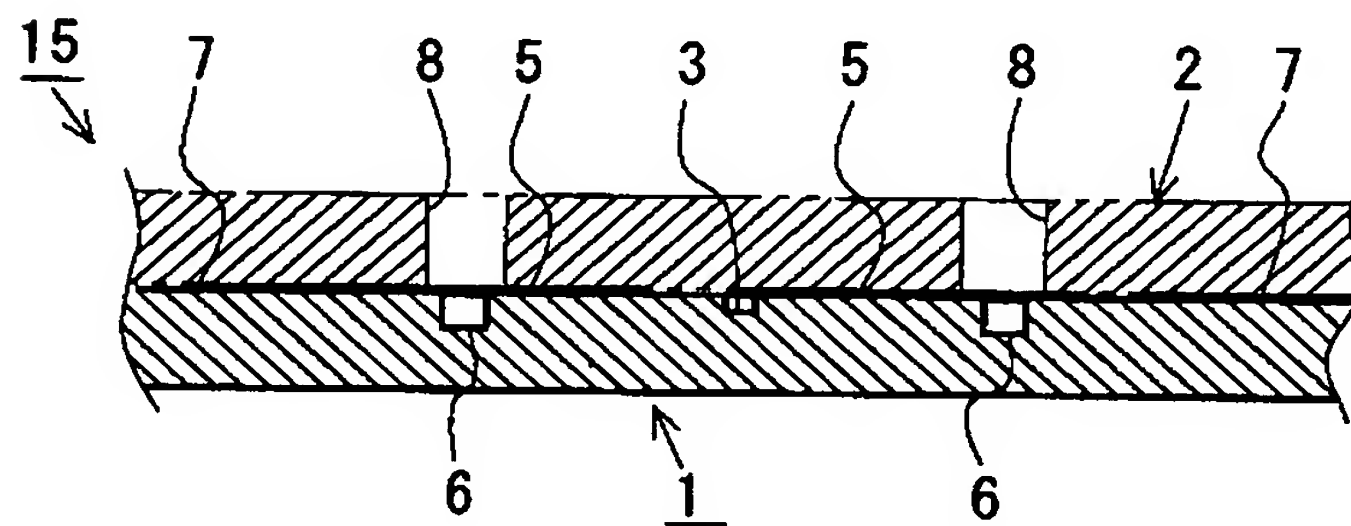
【図 4】



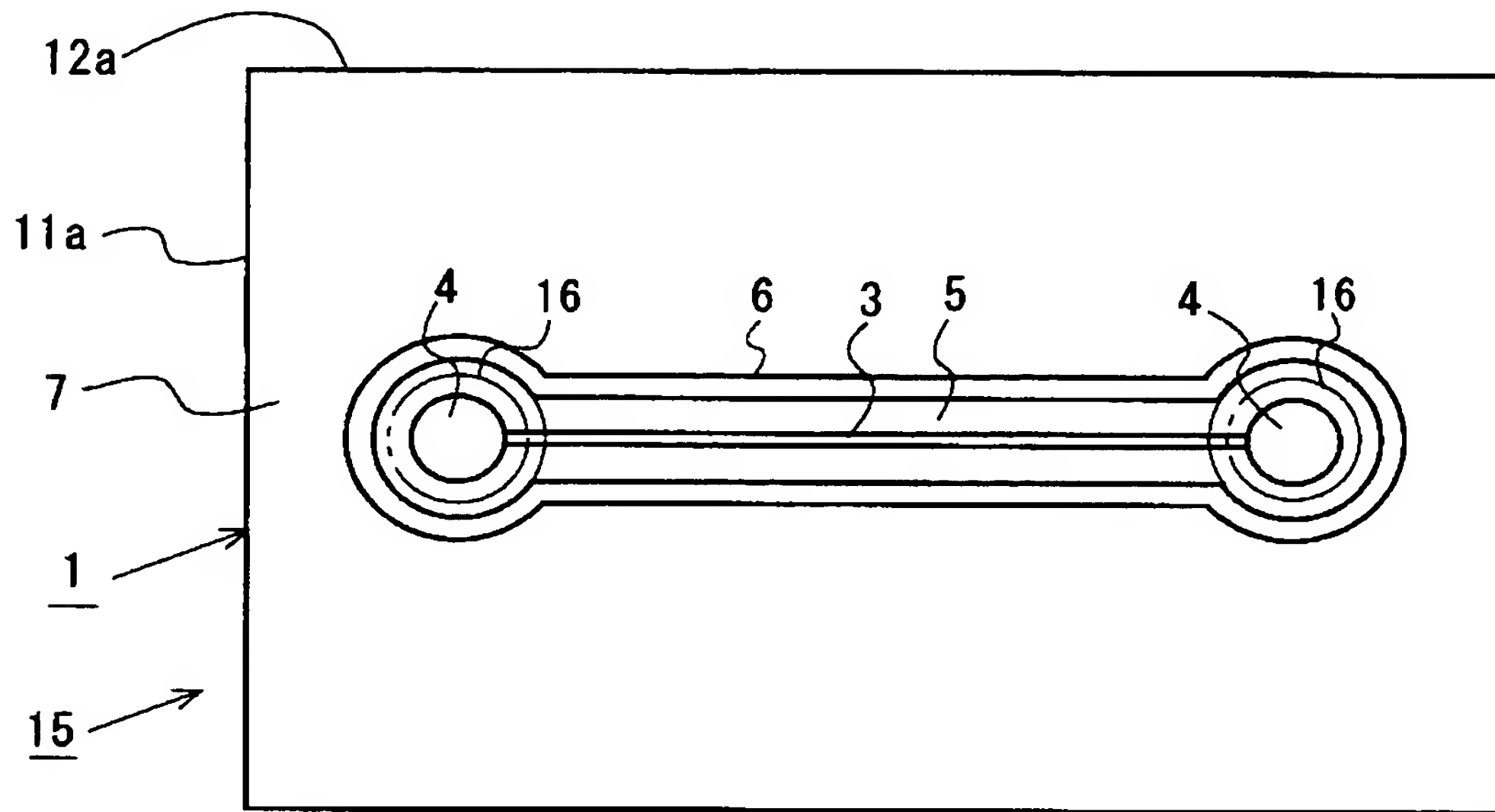
【図 5】



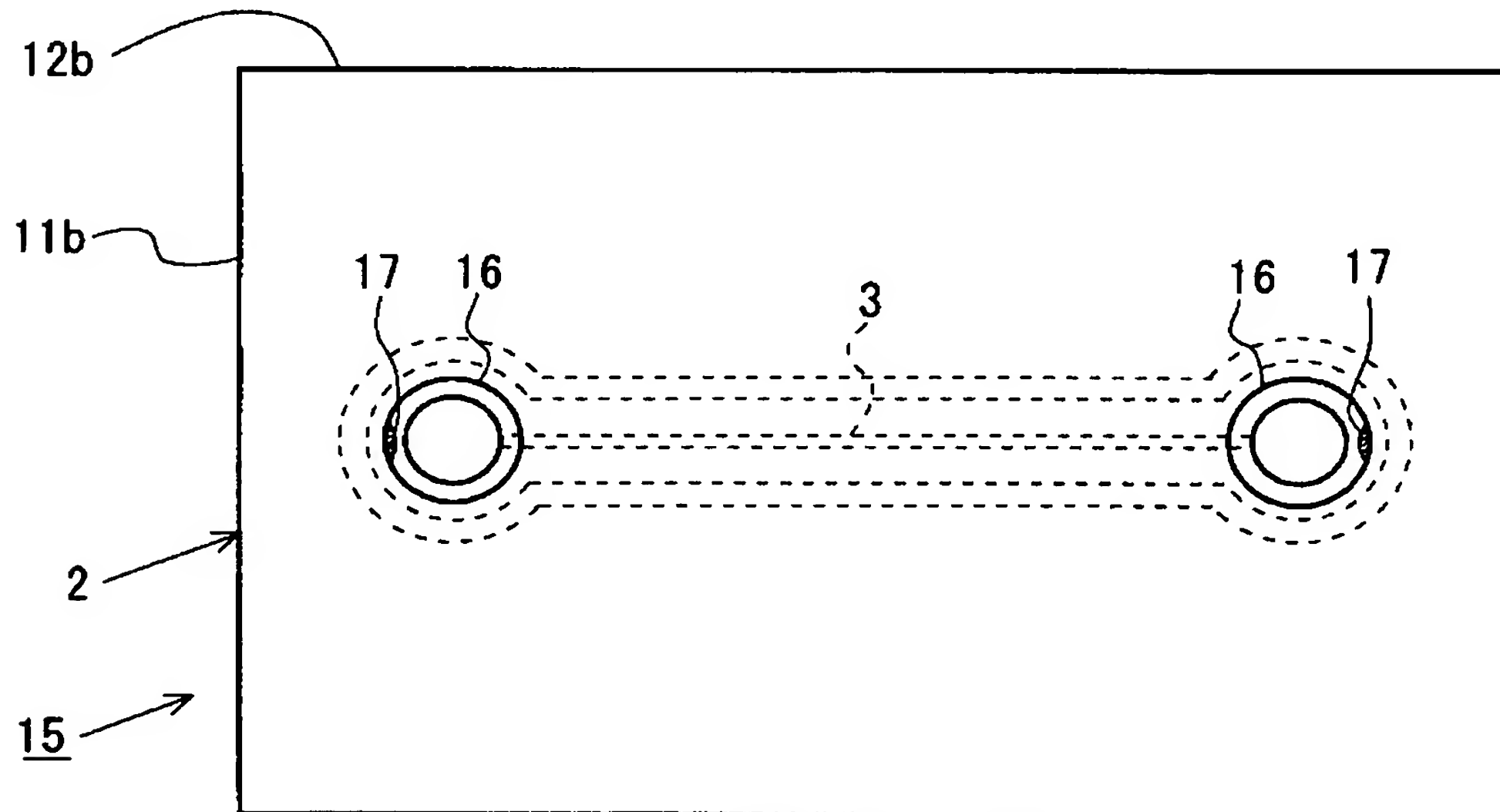
【図 6】



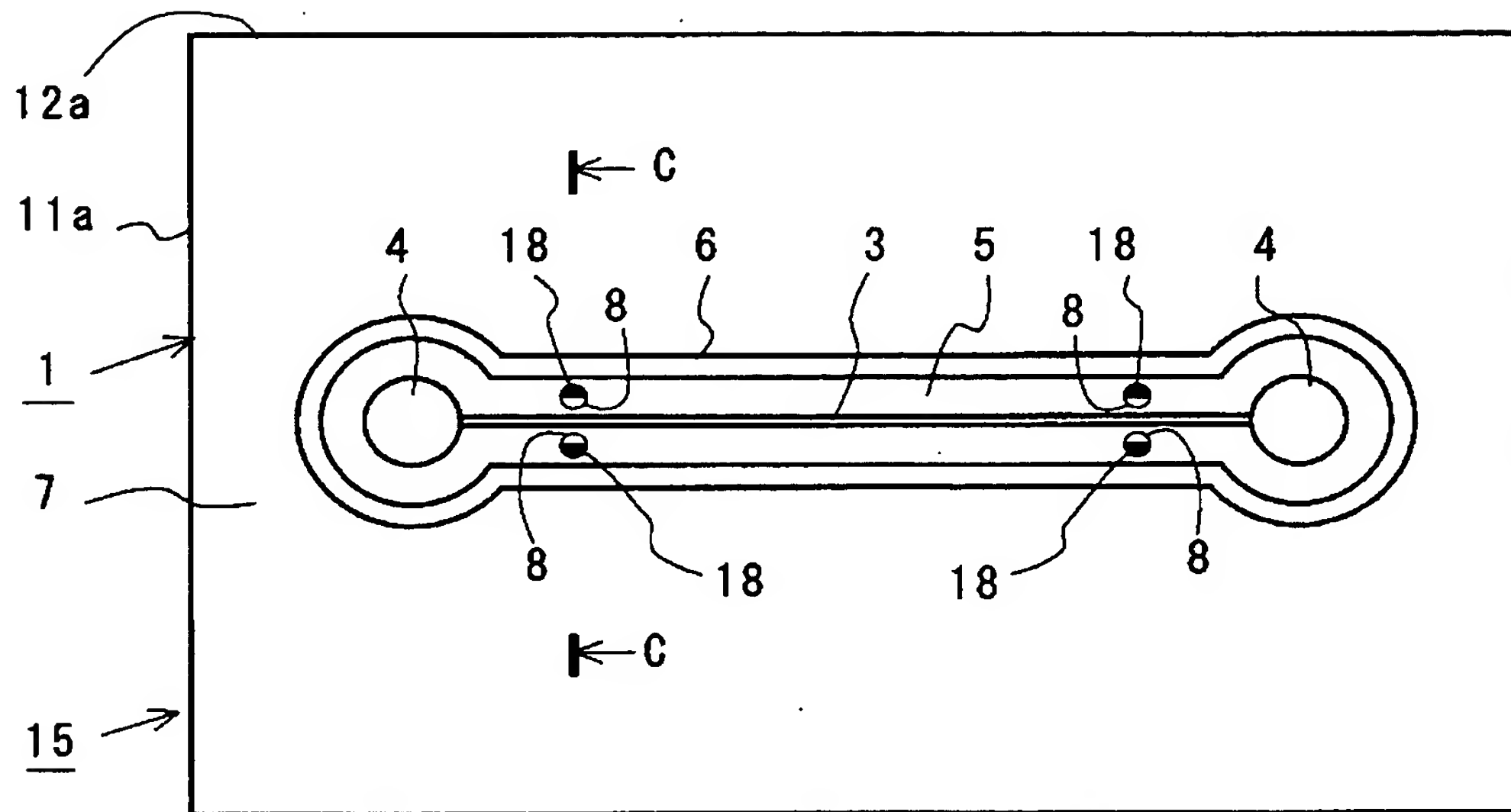
【図 7】



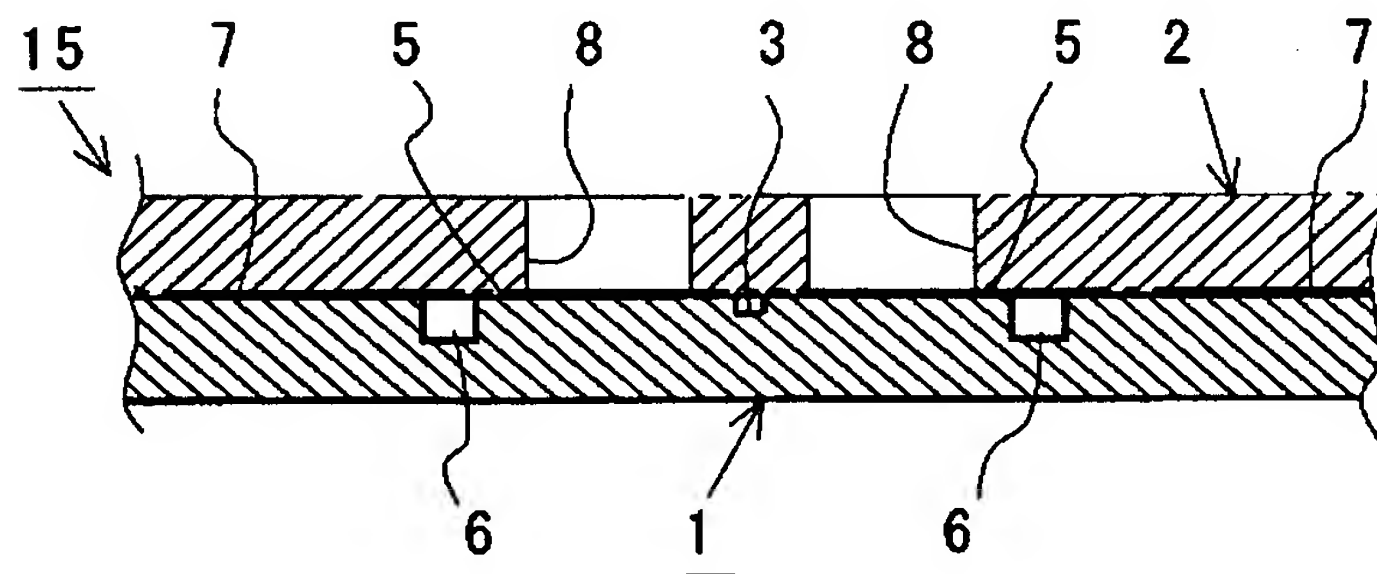
【図 8】



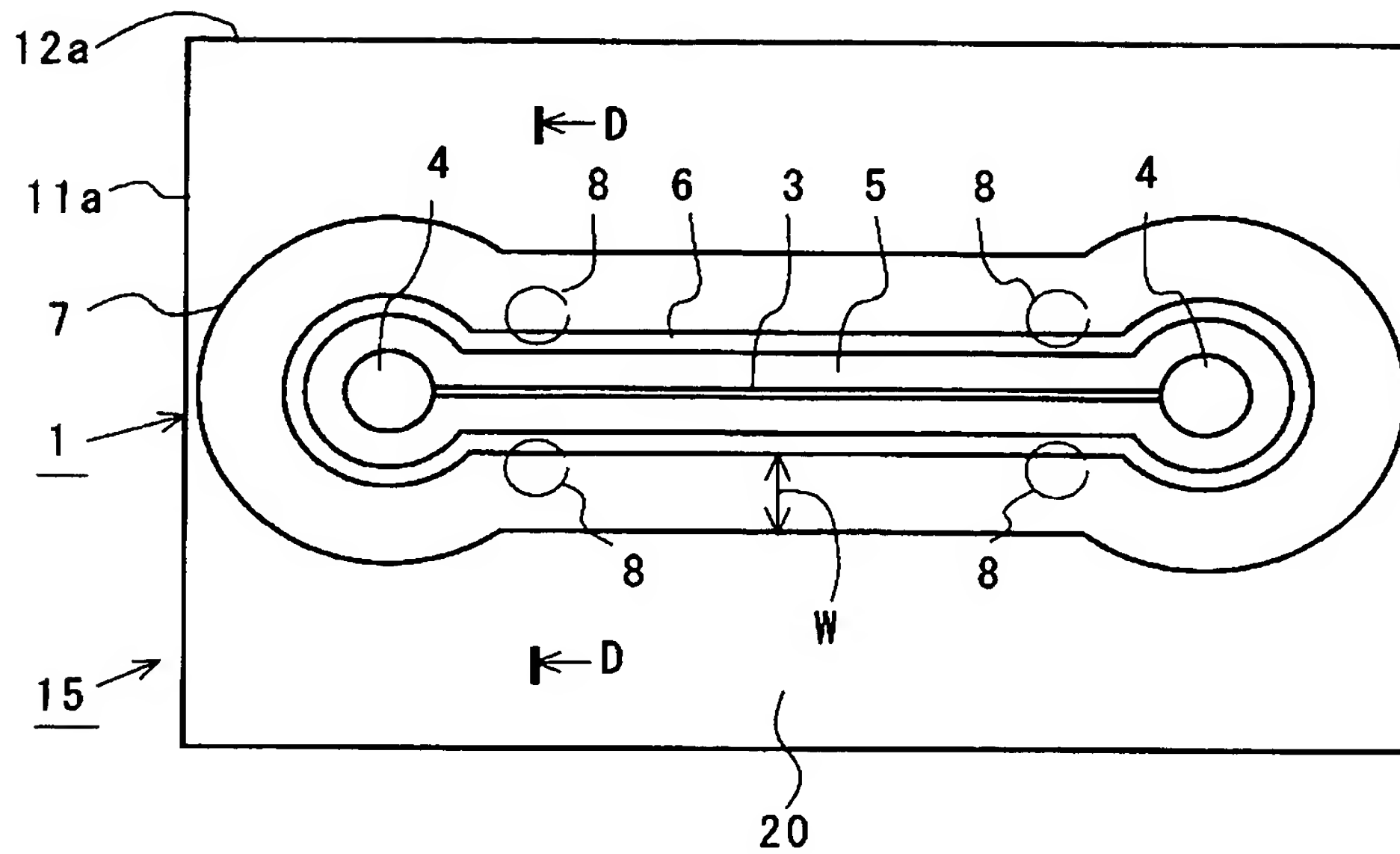
【図 9】



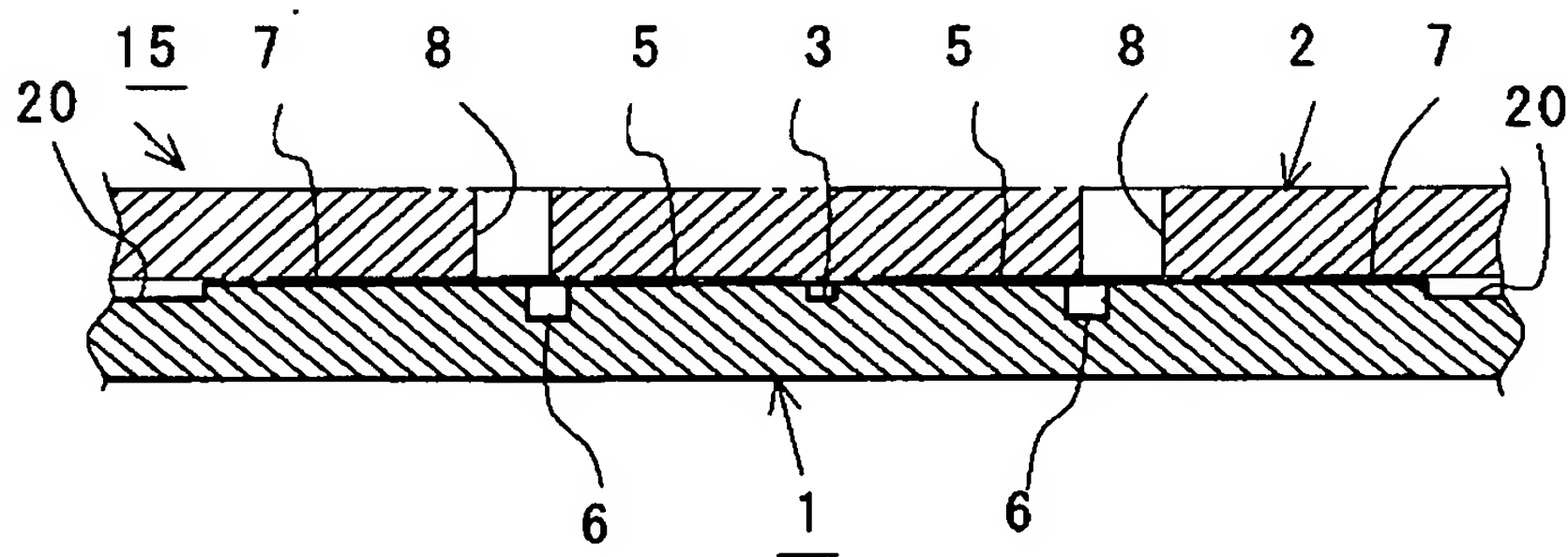
【図 10】



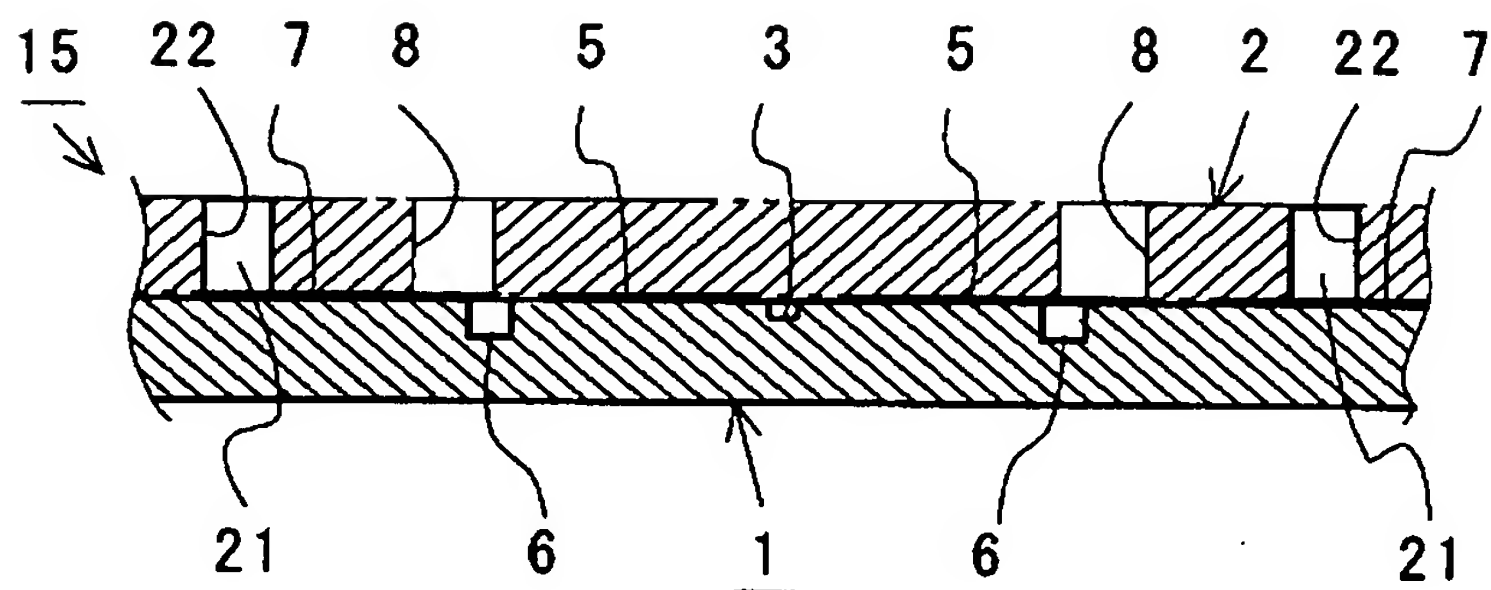
【図 1 1】



【図 12】



【図 1 3】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 微細溝（凹部）の形状精度を損なわないようにプレートの表面に蓋部材を固定する。

【解決手段】 プレート 1 の表面に微細溝（凹部）3 が形成されている。また、プレート 1 は、微細溝 3 を取り囲むようにシール面 5 が形成され、このシール面 5 の周囲にシール面 5 よりも凹んだ仕切溝 6 が形成され、この仕切溝 6 の外側にシール面 5 を取り囲むように蓋部材固定面 7 が形成されている。そして、プレート 1 の蓋部材固定面 7 に蓋部材 2 が接着固定され、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との間の微小隙間に毛細管現象で充填材を浸透させる。これにより、充填材は、プレート 1 のシール面 5 と蓋部材 2 との微小隙間内を確実に埋めることができるが、微細溝 3 内に流入するようなことがない。

【選択図】 図 3

認定・付加情報

特許出願の番号	特願 2 0 0 2 - 2 4 3 4 2 8
受付番号	5 0 2 0 1 2 5 1 1 4 8
書類名	特許願
担当官	第六担当上席 0 0 9 5
作成日	平成 1 4 年 8 月 2 6 日

< 認定情報・付加情報 >

【提出日】	平成14年 8月23日
-------	-------------

次頁無

特願 2 0 0 2 - 2 4 3 4 2 8

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 2 0 8 7 6 5]

1 . 変 更 年 月 日

1 9 9 0 年 8 月 2 3 日

[変 更 理 由]

新 規 登 録

住 所

埼 玉 県 川 口 市 並 木 2 丁 目 3 0 番 1 号

氏 名

株 式 会 社 エ ン プ ラ ス